

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. december 5 – december 11.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Technoorg minták Al, Cu minta Gentle Mil megmunkálás, EBSD vizsgálat RK	Technoorg minták Al, Cu minta Gentle Mil megmunkálás, EBSD vizsgálat RK, DZ	Gherdán Katalin minták ETD és BSED képe VG	Berkesi Márta, Pintér Zsanett zárvány feltárása FIB, ETD, BSED VG	Hegyi Ádám 20 pillár 3 mikr. átm. Cu egykristályra; 3 mikr platina fedés VG, DZ		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	N.Q. Chinh! 4 pillár készítése Zn-Al mintán RK, VG	Mikroszkóp beállítás VG			EBSD mérések Fe, HOPG, Al, Cu mintákon DZ, RK		
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor